



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- il Direttore Generale -

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali dell'Emilia-Romagna

Ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche paritarie dell'Emilia-Romagna

Oggetto: “Foto/Industria 2019” - Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro,
Fondazione MAST di Bologna - Proposta attività dedicate agli studenti

La Fondazione MAST di Bologna, in occasione dell’edizione 2019 della Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro, quest’anno dedicata alla Tecnosfera, offre agli studenti delle classi 3^a, 4^a e 5^a scuola primaria e a quelli frequentanti le Istituzioni scolastiche di I e II grado, percorsi di visita alle mostre e laboratori didattici gratuiti, come da proposta in allegato.

La partecipazione sarà possibile, previa prenotazione (posti limitati), in una delle date calendarizzate e per uno dei percorsi/laboratori nella proposta medesima indicati, a seconda del grado di scuola.

In ragione della attualità della proposta, che si valuta qualificata opportunità formativa per gli studenti dell’Emilia-Romagna, si invita alla sensibilizzazione del personale in servizio.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993